明細書

半導体記憶装置

5 技術分野

本発明はランダムアクセスメモリに関し、特にメモリセルからビット線に読み出された信号をゲート入力アンプで高速に周辺回路へ伝送するメモリに関する。

10 背景技術

15

20

30

特開平 11-306762 号(以下「文献」と呼ぶ)には図 23 に示すような、個々のビット線 BL/BLB にカラムセンスアンプ CSA を設けて、グローバルビット線 GBL/GBLB に接続する SRAM メモリアレーが記載されている。この構成においてはブロック対応センスアンプ活性化信号 S と、Y アドレス信号 YB により 選択的にカラムセンスアンプを活性化することが可能であり、消費電力が低減できる。

本願発明者等は、本願に先立って DRAM のビット線の電位を差動型でゲート受けの増幅器である、いわゆるダイレクトセンスアンプで検出する場合の制御方法について検討した。先に示した文献のアンプ制御方法を DRAM のダイレクトセンスアンプに用いると以下のような点について配慮すべきことに気が付いた。第一に、ビット線がゲートに接続されており差動対として働くサイズの大きい MOS トランジスタ MN20、MN21 が直接グローバルビット線 (DRAM ではダイレクトセンスアンプの出力が接続されるローカル IO 線に相当) に接続されているため、グローバルビット線 (ローカル IO 線)の負荷容量が大きくなる。

25 DRAM ではローカル IO 線には通常 32 から 128 個程度の多数のダイレクトセンスアンプが接続される。また、ローカル IO 線さらにその先のメイン IO 線の距離が長く負荷が大きいこと、及び、しきい値オフセットを小さくするために差動対となる MOS トランジスタのゲート長が長いことから MN20、MN21 のゲート幅は例えば 4μ m以上にする必要がある。従って、図 23 の CSA のように、

非選択のダイレクトセンスアンプの差動対が全て見える構成ではローカルIO線の負荷容量が大きくなり、高速動作が困難である。

第二に DRAM のビット線プリチャージレベルは電源電圧または電源電圧を 降圧したレベル VDL の半分の VDL/2 である。したがって、BL 上に負の信号が 発生し、BL のレベルが VDL/2 よりも下がった場合には MN21 がカットオフし てローカル IO 線から MN21 のチャネル容量が見えないが、BL 上に正の信号が発生し、BL のレベルが VDL/2 よりも上がった場合には MN21 が導通してチャネル容量が見えるため、ローカル IO 線の容量がビット線上のデータパターンにより大きく変化してしまう。すなわち動作条件により、動作速度が大きく変化するということになり、製造後のテストが複雑になるという問題がある。

したがって、本発明が解決しようとする第一の課題は DRAM、SRAM 等のランダムアクセスメモリにおいてダイレクトセンスアンプを選択的に活性化可能な構成とし、そのときにローカル IO 線の負荷容量を低減して、さらにそのデータパターン依存性を低減することである。また、本発明の第二の課題は高速動作を行う際のダイレクトセンスアンプにおけるノイズを低減し、動作マージンを拡大することである。また、本発明の第三の課題はチップサイズを増加させずに、一つのメモリアレーから読み出されるビット数を倍増させることである。本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

15

10

5

発明の開示

本願発明の代表的構成を示せば以下の通りである。

すなわち、第1方向に延伸されるワード線と、上記第1方向と交差する第2方 向に延伸される第1および第2のビット線と、上記ワード線と上記ビット線対 とに接続されるメモリセルと、上記メモリセルから読み出される情報を増幅す 20 る増幅回路と、上記増幅回路より読み出された情報を受ける第1及び第2の I O線と、上記増幅回路を制御するソース線とをそれぞれ有する第1及び第2の 領域と、上記第1及び第2の領域に共通して接続され、上記第2方向に延伸さ れる列選択線とを具備する半導体記憶装置において、上記増幅回路は、第1乃 至第4のMOSトランジスタを具備し、上記第1のMOSトランジスタのゲー 25 トは、上記第1のビット線と接続され、上記第2のMOSトランジスタのゲー トは、上記第2のビット線に接続され、上記第1及び第2のMOSトランジス タのソースは、上記ソース線に接続され、上記第3のMOSトランジスタのド レインは、上記第1のIO線に接続され、上記第4のMOSトランジスタのド レインは、上記第2のIO線に接続され、上記増幅回路にそれぞれ含まれる上 30 記第3及び第4のMOSトランジスタのゲートは、上記列選択線に共通に接続 され、上記第1のMOSトランジスタのドレインは、上記第3のMOSトラン ジスタのソースと接続され、上記第2のMOSトランジスタのドレインは、上 記第4のMOSトランジスタのソースと接続され、第1の状態において、上記



PCT/JP2002/011659

第1の領域に含まれる第1及び第2のIO線の電位は、上記第1の領域に含まれるソース線の電位よりも高く、上記第2の領域に含まれる第1及び第2のI O線とソース線は同電位であることを特徴とするようにする。

5 図面の簡単な説明

- 図1は本発明のメモリアレーとセンスアンプである。
- 図 2 は本発明の半導体記憶装置のチップ構成、およびメモリーブロックの構成である。
 - 図3はメモリアレーのレイアウトおよびその断面図である。
- 10 図4はサブワードドライバ及びサブワードドライバアレーの回路図である。
 - 図5はクロスエリアの回路図である。
 - 図6はメインアンプの回路図である。
 - 図7はリード時のデータパスのブロック図である。
 - 図8はリード時の動作波形である。
- 15 図9はリード時の動作波形の続きである。
 - 図10はライト時のデータパスのプロック図である。
 - 図11はライト時の動作波形である。
 - 図12はライト時の動作波形の続きである。
 - 図13は第二のセンスアンプの回路図である。
- 20 図 1 4 は第三のセンスアンプの回路図である。
 - 図15は第四のセンスアンプの回路図である。
 - 図16は第三のセンスアンプの動作波形である。
 - 図17は第二のメインアンプの回路図である。
 - 図18は第三のメインアンプの回路図である。
- 25 図19は第四のメインアンプの回路図である。
 - 図20は本発明の第二のローカルIOの接続法である。
 - 図21は本発明の第二のデータパス構成である。
 - 図22は第二のデータパスにおけるリード時の動作波形である。
- 図 2 3 は従来の **SRAM** におけるカラムセンスアンプ方式のブロック図であ 30 る。

発明を実施するための最良の形態

本発明を詳細に説明するために、添付の図面に従ってこれを説明する。なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付



け、その繰り返しの説明は省略する。

(実施例1)

図1に本発明のメモリアレーARY とセンスアンプ SA を示す。本センスアンプの機能を説明するために図 2(a)に本発明の半導体記憶装置のチップ構成を示す。チップ CHIP 全体は制御回路 CNTL、入出力回路 DQC、メモリーブロックBLK に大きく分けられる。制御回路にはクロック、アドレス、制御信号がチップ外から入力され、チップの動作モードの決定やアドレスのプリデコードが行われる。入出力回路は入出力バッファを備え、チップ外部からライトデータが入力され、チップ外部へリードデータを出力する。

10 メモリーブロック BLK の構成を図 2(b)に示す。メモリーブロックには複数の アレー上に配置されたメモリアレーARY が配置され、その周囲にはセンスアン プ列 SAA、サブワードドライバ列 SWDA、クロスエリア XP が配置される。ま たブロックの外周ではセンスアンプ列と平行に列デコーダ YDEC、メインアン プ列 MAA が配置され、サブワードドライバ列と平行に行デコーダ XDEC、ア レー制御回路 ACC が配置される。

図1は2個のメモリアレーとその間のセンスアンプ列を示したものである。本発明のセンスアンプ SA はトランスファーゲート TGC、プリチャージ回路 PCC、リストア用アンプ CC、書き込み回路 WP、増幅回路、すなわちダイレクトセンスアンプ DSA からなる。トランスファーゲートはセンスアンプ分離信号 SHR が活性化された時にセンスアンプとメモリアレー間を接続する回路である。プリチャージ回路はプリチャージ信号 PC が活性化されたときに対となるビット線間をイコライズしビット線プリチャージレベルにプリチャージする。ビット線プリチャージレベルは通常ビット線振幅 VDL(チップ外部からの電源電圧 VCC と同レベルかまたはそれを降圧したレベル)の中点 VDL/2 に設定される。上記のツインセル方式を用いた場合、参照電圧発生用のダミーセルを用いなく

ても、プリチャージレベルをビット線の高レベル VDL や低レベル VSS に設定することもできる。しかし、後述するダイレクトセンスアンプはビット線のレベルが VDL/2 付近のとき伝達コンダクタンスが高くなるので、高速動作のためにはビット線プリチャージレベルを VDL/2 とすることが望ましい。リストア用アンプはビット線上にメモリセルからの微小な読出し信号が発生した後に、P側共通ソース線 CSP を VDL に駆動し、N 側共通ソース線 CSN を VSS に駆動して、ビット線 BL と BLB のうち電圧の高い方を VDL に、電圧の低い方を VSS に増幅する回路である。

書き込み回路 WP はライト用列選択線 WYS が活性化されたときにライト用

ローカル IO 線 WLIO/WLIOB とビット線対を接続する回路である。WLIO は非選択センスアンプ列での電流消費を防止するために、待機時には VBLR にプリチャージされている。ダイレクトセンスアンプ DSA はビット線上に生じた微小信号によってリード用ローカル IO 線 RLIO/RLIOB を駆動し、信号を伝える回路である。待機時には RLIO は IO 線プリチャージレベル VPC にプリチャージされている。ダイレクトセンスアンプ共通ソース線 DSAS は待機時に IO 線プリチャージレベル VPC にプリチャージされており、読出し動作の際には VSS に駆動される。

本センスアンプにおいてはリード用列選択線 RYS が活性化されたときに、選択センスアンプ列において DSAS を VSS に駆動し、非選択センスアンプ列では DSAS を VPC に保持しておくことにより、選択センスアンプのみを活性化する ことができ、非選択センスアンプ列では電流を消費しないという利点がある。 また本アンプでは、ビット線がゲートに接続される差動対として働くサイズの 大きい (例えばゲート幅 4μm) MOS トランジスタ MN0、MN1 と RLIO 線の 間に RYS で制御されるサイズの小さい (例えばゲート幅 1μm) MOS トランジスタ MN2、MN3 を入れて分離している。したがって、RYS が VSS である非 選択のダイレクトセンスアンプにおいては、差動対のチャネル容量が RLIO 線 から見えないため、RLIO 線の寄生容量を低減することができ、ビット線上のデータパターンによって寄生容量が変化することも防ぐことができる。

メモリアレーは複数のメモリセル MC からなる。本例ではメモリセルを 2 個 20 の DRAM セルからなるツインセル構成としている。 DRAM セルは1個の MOS トランジスタおよび1個のキャパシタで構成され、MOS トランジスタの一方の ソース又はドレインがビット線に接続され、他方のソース又はドレインが蓄積 ノード SN に接続され、ゲートがワード線に接続されている。キャパシタの一 方の端子は蓄積ノード SN に接続され、キャパシタの他方の端子は他のセルと 25 共通にプレート電極 PL に接続される。ツインセルは 2 個の DRAM セルを共通 のワード線および対となるビット線に接続して、それぞれのセルの蓄積ノード に相補データを書き込んで情報を記憶する。以下ではツインセルを用いて本発 明を説明するが、本発明のセンスアンプはメモリセルとして 1 個の DRAM セル を用いた場合においても適応可能である。このようにツインセルを用いると 30 DRAM セルを 1 個だけ用いた場合と比較して、ビット線の信号量がほぼ 2 倍と なる。図 1 のようなダイレクトセンスアンプを用いた場合は、メモリセルから 発生した信号をリストア用アンプで増幅することなくダイレクトセンスアンプ で電流差に変換してローカル IO 線に読み出すことができるため、ビット線上の

30

信号量が大きいほどローカル IO 線に読み出される信号量が大きくなる。したがってダイレクトセンスアンプとツインセル方式との組合せにより、さらなる高速化が可能になる。

図 3(a)にメモリアレーのレイアウト、(b)にその A·A'における断面図を示す。 DRAM セルは基板 PW 中に形成された N チャネル MOS トランジスタとビット 5 線 BL の上部に設けられたスタックキャパシタを有している。MOS トランジス タの活性領域を ACT、ワード線を WL、N 型拡散層領域を N で示している。活 性領域は絶縁物 SiO2 によって分離される。拡散層の上部にコンタクト CB を配 置し、その上部にビット線コンタクト BC または蓄積ノードコンタクト SC を配 置する。ビット線コンタクトの上部にはビット線 BL をワード線と直交する方向 10 に配置する。蓄積ノードコンタクトの上には凹型の蓄積ノードSN を配置する。 蓄積ノードの内側にはプレート電極 PL が埋め込まれており、これらが容量絶縁 膜 CI を挟んでキャパシタを構成する。 本メモリアレーは全てのビット線とワー ド線の交点に DRAM セルが接続される開放型メモリアレーであり、ワード線を 2F(F:最小加工寸法)、ビット線ピッチを 3F まで縮小可能である。本例ではツイ 15 ンセル方式のメモリセルとするために2個の DRAM セルを一つのメモリセルと して利用するが、MCaのように隣接した2個のDRAMセルが対になる場合と、 MCb のように離れた 2 個の DRAM セルが対になる場合がある。このような 1 交点セルを 2 個用いてツインセルを構成するとセルサイズは 12F2 乗となり、2 交点セルを2個用いる場合よりも面積を低減することができる。また、通常の1 20 交点セルと異なり、対となるビット線を同じアレー上に配置できるので、1 交点 セルで問題となるセンス時のノイズが発生しない利点がある。

図4にサブワードドライバ SWD 及びこれを複数配置して構成されるサブワードドライバアレーSWDA の回路図を示す。サブワードドライバは N チャネル MOS トランジスタ 2 個と P チャネル MOS トランジスタ 1 個で構成される。一方の N チャネル MOS トランジスタはゲートにメインワード線 MWLB が接続され、ドレインにワード線 WL が接続され、ソースに接地電位 VSS が接続される。他方の N チャネル MOS トランジスタはゲートに相補ワードドライバ選択線 FXB、ドレインにワード線 WL が接続され、ソースに接地電位 VSS が接続される。P チャネル MOS トランジスタはゲートにメインワード線 MWLB が接続され、ドレインにワード線 WL が接続され、ソースにワードドライバ選択線 FX が接続される。図のように一つの SWDA 上に 4 組の FX が配線され、一本の MWLB で選択される 4 個の SWD のうちいずれか 1 個を選択して 1 本の WL が活性化される。またサブワードドライバ列上部または隣接した領域にメイン

30



図 5 にクロスエリア XP の回路図を示す。クロスエリアは SHR 信号ドライバ SHD、RLIO 線プリチャージ回路 RPC、リードゲート RGC、DSAS 線ドライバ DSAD、WLIO 線プリチャージ回路 WPC、ライトゲート WGC、CS 線ドライ バ CSD、CS 線プリチャージ回路 SPC、PC 信号ドライバ PCD、FX 線ドライバ 5 FXD からなる。SHR 信号ドライバにはセンスアンプ分離信号 SHR の相補信号 SHRB が入力され、SHR を出力する。RLIO 線プリチャージ回路はリードイネ ーブル信号 RE が非活性状態の VSS レベルのときに RLIO 線を VPC にプリチ ャージする。リードゲートは RE が活性状態の VCL(外部 VCC レベルと同じ 10 かまたはそれを降圧したレベルで周辺回路用電源電圧として用いられる)のと きに RLIO 線とメイン IO 線 MIO/MIOB とを接続する回路である。このときに VPC を VCL/2 とするとリードゲートを NMOS だけで構成しても、NMOS のオ ン電流を大きくとることができるため、CMOS 構成とする場合よりも MIO の 負荷を小さくできて MIO 線上の信号を増加することが可能である。また、VPC が VCL/2 でもダイレクトセンスアンプに使われる NMOS のしきい値を下げれ 15 ば、動作に支障はない。DSAS線ドライバはREが非活性状態のときにはDSAS を VPC にプリチャージし、活性化されたときに VSS に駆動する回路である。 このように DSAS 線ドライバをクロスエリアに配置することによりマット単位 で DSAS 線を活性化できるため、選択マットでのみダイレクトセンスアンプを 活性化することができ、消費電力の低減が可能になる。また、図2においてア 20 レー制御回路ACC部分に集中的にDSAS線ドライバを配置した場合と比較する と、ドライバが分散配置されている効果で DSAS 線上の電位の遠近端差が小さ くなり、ダイレクトセンスアンプの場所によるセンス速度のばらつきを低減で きる利点がある。

WLIO 線プリチャージ回路はライトイネーブル信号 WE が非活性状態の VSS レベルのときに WLIO 線を VDL/2 にプリチャージする。ライトゲートは WE が活性状態の VCL レベルのときに WLIO 線とメイン IO 線 MIO/MIOB とを接続する回路である。本回路は CMOS 構成とすると、MIO 線から WLIO 線ヘライトするさいに VCL レベルと VSS レベルを振幅の減少なしで出力することが可能である。 CS 線ドライバはセンスアンプイネーブル信号 SE が活性状態のときに、P 側共通ソース線 CSP を VDL(ビット線の H レベル)に駆動し、N 側共通ソース線 CSN を VSS に駆動する回路である。 CS 線プリチャージ回路 SPC はプリチャージ信号 PC が活性化されたときに CSP、CSN を VDL/2 にプリチャージする回路である。 PC 信号ドライバにはプリチャージ信号 PC の相補信号



PCB が入力され、PC を出力する。FX 線ドライバには FX 線の相補信号 FXB が入力され、FX を出力する。

図 6 にメインアンプ回路 MA を示す。メインアンプは MIO プリチャージ回 路IPC、負荷回路LD、トランスファーゲートTGC、MAプリチャージ回路APC、 ラッチ回路 LTC、GIO バッファ GB、ライトバッファ WB からなる。MIO プリ 5 チャージ回路はMIOプリチャージ信号IPが活性化されたときにMIO線をVPC にプリチャージする。負荷回路はトランスファーゲート制御信号 TG が活性化 され、その相補信号 TGB が VSS になったときに MIO 線において負荷として機 能する。トランスファーゲートは TG が活性化されたときに導通し、MIO とラ ッチ回路とを接続する。メインアンププリチャージ回路はメインアンププリチ 10 ャージ信号 AP が活性化されたときにメインアンプ内を VPC にプリチャージす る。ラッチ回路はラッチ信号 LT が活性化されたときに MIO から入力した小振 幅の信号をフル振幅(VCL、すなわち電源電位、または VSS)まで増幅し保持す る回路である。GIO バッファは GIO バッファイネーブル信号 GBE が活性化さ れたときに、ラッチ回路で保持したデータをリード用グローバル IO 線 GIOR に 15 出力する回路である。ライトバッファ WB はライトバッファイネーブル信号 WBE が活性化されたときに、ライト用グローバル IO 線 GIOW 上のデータを MIO/MIOB に出力する回路である。

図 7 にリード動作を示すために、図 1 の一部である 2 個のメモリアレー ARYO,1 と 3 個のセンスアンプ列 SAAO・2 に注目してブロック図を示す。本図ではリード用列選択線 RYS を全てのセンスアンプ列で 1 個のダイレクトセンスアンプ DSA と接続しているが、RYS を複数のダイレクトセンスアンプと接続してもよい。この場合、その分だけリード用 LIO 対を増やす必要がある。また、2 対の MIOO/MIOBO と MIO1/MIOB1を交互にクロスエリアでリードゲート回路と接続している。したがってワード線 WLO と RYSO を活性化した場合、センスアンプ列 SAAO 及び SAA1 にデータが読み出され、これらのデータはそれぞれRLIOO/RLIOBO および RLIO1/RLIOB1 を介して MIOO/MIOBO と MIO1/MIOB1 に読み出される。

図8の動作波形を用いてリード動作を示す。チップ外部からリードコマンド RD が入力されるとアドレスで指定されたセンスアンプ列 SAA0,1においてセンスアンプ分離信号 SHR とプリチャージ信号 PC が非活性化される。さらにリードイネーブル信号 RE が活性化されダイレクトセンスアンプ共通ソース線 DSAS0,1 が VSS に駆動される。ここで、列デコーダより RYSO が活性化されるとセンスアンプ列 SAA0、SAA1 ではダイレクトセンスアンプが起動される。

10

15

このとき、非選択センスアンプ列 SAA2 においては RLIO2/RLIOB2 と DSAS2 が VPC で同電位であるため、貫通電流が流れない。他の選択されていないセン スアンプも同様に貫通電流が流れなく、消費電流が軽減される。なお、ここで いう同電位とは、RLIO2/RLIOB2 と DSAS2 の電位差が、それらの線が接続さ れているダイレクトセンスアンプが起動されない程度になっているということ である。また、RIO2/RIO2B と DSAS をともにビット線電位 VDL/2 から DSAS に使 用されている NMOS のしきい値電圧を引いた値以上の電圧にすることによっても 消費電流を低減することができる。図 1 のブロック図からあきらかなように RYS は多くのセンスアンプ列と接続しているので、本回路方式は動作電流の低 減のために有効である。また、選択されているセンスアンプ列に接続されてい る RLIO/RIOB と共通ソース線 DSAS の電位差の絶対値を、非選択センスアン プ列に接続されている RLIO/RIOB と共通ソース線 DSAS の電位差の絶対値よ りも大きくすることも貫通電流の低下を防ぐことも可能である。このように、 選択されていないセンスアンプとビット線とを接続するトランジスタのソー ス・ドレイン間を流れる電流を、選択されているセンスアンプとビット線とを 接続するトランジスタのソース・ドレイン間を流れる電流よりも少なくするこ とによっても同様の効果を得ることができる。

行デコーダにおいてメインワード線 MWLB が VSS に下がり、アレー制御回路 ACC において FX が活性化されると、選択されたワード線 WL0 が VPP に活性化される。ワード線 WL によって選択されたメモリセルにおいてはセルトランジスタが導通し、ビット線 BL 上に信号が読み出される。ここで、メモリセルをツインセル構成としているため、BL/BLB の一方はビット線のプリチャージレベルよりも高くなり、他方は低くなる。ビット線上の信号を受けてダイレクトセンスアンプが RLIO/RLIOB を駆動し、RLIO/RLIOB に電圧差が現れる。

RE によりクロスエリアにおいてリードゲートが導通状態になっているため、この信号が MIO/MIOB に伝えられる。また、本実施例では RYSO が活性化され DSASO,1 が VSS に駆動された後にワード線 WL を活性化しているが、RYSO 及び DSASO,1 を駆動する前に WL を立ち上げることも可能である。これにより 通常のセンスアンプより動作マージンを低減することができる。

30 この後の動作を図9で説明する。RE が活性化されるのとほぼ同時にトランスファーゲート制御信号 TG が活性化されるため、MIO 上の信号はメインアンプ内でラッチに入力される。ラッチの入力端で十分に信号が大きくなったタイミングで TG が非活性化され、ラッチ信号 LT が活性化されて、データが確定および保持される。その後、GIO バッファイネーブル信号 GBE が活性化されてリー

10

15

20

25

30

ド用グローバル IO 線 GIOR を介してデータが出力回路 DQC に送られ、DQ にデータが出力される。ラッチにおけるデータの確定が終わると、読出しに用いられた RLIO 線対、MIO 線対、DSAS 線においてプリチャージが開始される。

このようなダイレクトセンスアンプ以降のデータの読出しと同時にメモリアレーでは再書込み動作が行われる。図8に示すようにP側共通ソース線CSPがVDLに駆動され、N側共通ソース線CSNをVSSに駆動されると、センスアンプ内のリストア用アンプCCがビット線をVDLまたはVSSへと増幅する。メモリセルに十分にデータが書き込まれるタイミングでワード線がVSSへと非活性化される。センスアンプ列ではPC、SHRが活性化され、ビット線、コモンソース線のプリチャージされてリードサイクルが終了する。したがって、ダイレクトセンスアンプを用いると、データの読出しと、メモリアレーの再書込み動作を平行して行うことができるため、ダイレクトセンスアンプをワード線が活性化するよりも早く起動してデータの読出しを高速化しながら、リストア用アンプをワード線が活性化してビット線上にメモリセルからの信号が十分発生してから起動して信頼性の高い再書込み動作を行うことができる。

図 10 にライト動作を示すために、図 1 の一部である 2 個のメモリアレー ARYO,1 と 3 個のセンスアンプ列 SAAO-2 に注目してブロック図を示す。本図ではライト用列選択線 WYS を全てのセンスアンプ列で 1 個の書き込み回路 WP と接続しているが、WYS を複数の書き込み回路と接続してもよい。この場合、その分だけライト用 LIO 対を増やす必要がある。また、2 対の MIOO/MIOBO と MIO1/MIOB1 交互にクロスエリアでライトゲート回路と接続している。したがってワード線 WLO と WYSO を活性化する場合、MIOO/MIOBO と MIO1/MIOB1上のデータはそれぞれWLIOO/WLIOB0およびWLIO1/WLIOB1を介してセンスアンプ列 SAAO 及び SAA1 内の書き込み回路からメモリアレーのデータ線およびメモリセルに書き込まれる。

図 11 の動作波形を用いてライト動作を示す。チップ外部からライトコマンド WT が入力されると DQ からライトデータがとり込まれライト用グローバル IO 線 GIOW に出力される。MIO プリチャージ信号 IP が非活性化され、ライトバッファイネーブル WBE が活性化されると、MIO 線に書き込みデータが出力される。

この後のアレー動作を図 12 で説明する。チップ外部からライトコマンド WT が入力されるとアドレスで指定されたセンスアンプ列 SAA0,1 においてセンスアンプ分離信号 SHR とプリチャージ信号 PC が非活性化される。さらにライトイネーブル信号 WE が活性化されてクロスエリアにおいてライトゲートが導通

10

15

し、MIO/MIOBからとWLIO/WLIOBへ書き込みデータが書き込まれる。列デコーダよりWYSOが活性化されるとメモリアレーのビット線への書き込みが開始される。このとき、非選択センスアンプ列SAA2においてはWLIO2/WLIOB2がVDL/2のままなので、これらがビット線と接続されても、ビット線と同電位であるため電流は流れない。これは他の非選択センスアンプ列でも同様である。図1のブロック図から明らかなようにWYSは多くのセンスアンプ列と接続しているので、本回路方式は動作電流の低減のために有効である。

行デコーダにおいてメインワード線 MWLB が VSS に下がり、アレー制御回路 ACC において FX が活性化されると、選択されたワード線 WLO が VPP に活性化される。ワード線 WL によって選択されたメモリセルにおいてはセルトランジスタが導通し、ビット線からメモリセルへデータが書き込まれる。さらに、P 側共通ソース線 CSP が VDL に駆動され、N 側共通ソース線 CSN を VSS に駆動されると、センスアンプ内のリストア用アンプ CC がビット線を VDL または VSS へと増幅する。メモリアレーへのデータ書き込みが終了すると、WE が非活性化され、WLIO と MIO が切断され、WLIO と MIO がプリチャージされる。メモリセルに十分にデータが書き込まれるタイミングでワード線が VSS へと非活性化される。センスアンプ列では PC、SHR が活性化されてビット線、コモンソース線のプリチャージされてライトサイクルが終了する。

図 13 に第二のセンスアンプ SA 回路を示す。本センスアンプでは 2 個の SA で一組のダイレクトセンスアンプ DSA と書き込み回路 WP を共用する。このた 20 めに、マルチプレクサ MUX 等の選択手段を追加し、S0、S1 のどちらを選択す るかによって、2個の SA のどちらを RLIO/RLIOB または WLIO/WLIOB に接 続するかを選択する。トランスファーゲート TGC、プリチャージ回路 PCC、リ ストア用アンプ CC、書き込み回路 WP、ダイレクトセンスアンプ DSA の回路 およびその動作は図1で示したものと同様である。本センスアンプでは、図1 25 のセンスアンプと同じ効果に加えて、センスアンプ 2 個分の領域でダイレクト センスアンプ DSA を配置することが可能なので、ダイレクトセンスアンプ DSA 内の MOS トランジスタのサイズを大きくでき、RLIO/RLIOB および MIO/MIOB に読み出される信号量を増加できる。このようにセンスアンプ内に マルチプレクサを追加するとビット線の負荷容量が増加するため、ビット線の 30 信号量が減少してしまう。しかし、本発明では図に示すようにツインセルを用 いているため、ビット線の信号量が通常の DRAM セル1 個を用いた場合の約2 倍に大きくなっており、マルチプレクサを追加したことによるビット線信号量 減少の影響が小さいという利点がある。

図 14 に第三のセンスアンプ SA 回路を示す。本センスアンプでは選択線 YS をリードとライトで兼用している。このために書き込み回路 WP の中に列選択線で制御される MOS トランジスタと直列にライトイネーブル信号 WE で制御される MOS トランジスタを接続する。リード動作時には WE を非活性化するので、列選択線 YS が活性化されてもセンスアンプと WLIO/WLIOB が接続されない。トランスファーゲート TGC、プリチャージ回路 PCC、リストア用アンプ CC、ダイレクトセンスアンプ DSA の回路およびその動作は図 1 で示したものと同様である。本センスアンプでは図 1 のセンスアンプと同じ効果に加えて、列選択線の本数を図 1 のセンスアンプに比較して半分にできるため、配線ピッチを広げてプロセスを容易化したり、電源配線数を増加してセンスアンプ動作を高速化することが可能になる。

図 15 に第四のセンスアンプ SA 回路を示す。本センスアンプでは図 14 のセ ンスアンプにおいて、ダイレクトセンスアンプ DSA 内の列選択線 YS で制御さ れる MOS トランジスタ MN2、MN3 とビット線がゲートに接続される MOS ト ランジスタ MN0、MN1 の接続点 N0、N1 間にイコライズ MOS トランジスタ 15 MN4 を接続する。この MOS トランジスタはプリチャージ信号 PC が活性化さ れたときに導通し、NO、N1 間をショートする。MN4 を設けていない図 14 の センスアンプの動作波形を図 16 に示す。リード動作時に YS が非選択であるセ ンスアンプに注目すると、DSAS が VSS に駆動されているときは NO、N1 は VSS である。ビット線 BL、BLB が VDL、VSS に増幅された状態で、DSAS 20 を VPC に復帰させると、MN0 はオン、MN1 はオフしているため、N0 は VPC になるが、N1 は VSS のままとなる。ビット線のプリチャージを行うと、N0 は VPC のままであるが、N1 は MN0 のゲートが VDL/2 なので、VDL/2-VT まで しかあがらない。ここで VT は MN1 のしきい値電圧である。したがってビット 線がプリチャージされた状態で NO、N1 に電位差が生じてしまう。次の読出し 25 サイクルで DSAS が VSS に駆動されると、NO、N1 は再び VSS まで電位が降 下するが、その際に MN0、MN1 を介してビット線へ戻るカップリング電圧が BL と BLB とでアンバランスになり、センスアンプに対してノイズとなる。イ コライズ MOS トランジスタ MN4 を追加した図 15 のセンスアンプではプリチ ャージ時の NO、N1 間の電位差をなくすことができるため、動作時のノイズを 30 低減でき、安定した回路動作を実現できる。

また、図 15 のセンスアンプでは書き込み回路 WP の中で、列選択線 YS で制御される MOS トランジスタ MN7、MN8 とライトイネーブル信号 WE で制御される MOS トランジスタ MN5、MN6 との接続点 N2、N3 間にイコライズ

25

30

MOS トランジスタ MN9 を接続する。この MOS トランジスタはプリチャージ 信号 PC が活性化されたときに導通し、N2、N3 間をショートする。MN9 を設 けない図14のセンスアンプの場合、ライト動作時にビット線BL、BLBがVDL、 VSS に増幅された状態で WE を VSS に復帰させると、N2、N3 は VDL、VSS のまま残される。これらのノードに蓄積された電荷はビット線のプリチャージ 時にも保持されるため、次のライトサイクルでWEが活性化されたときに、BL、 BLB に対して流出し、正負のノイズを発生させる。したがって、イコライズ MOS トランジスタ MN9 を追加することにより動作時のノイズを低減でき、安 定した回路動作を実現できる。ここで、図 14 のセンスアンプの場合には、WE をプリチャージ時には活性化しておき、リード動作のときだけ非活性化すれば、 10 MN9 を接続しなくても良い。ただし、この場合ワード線が活性化されるよりも 早く WE を非活性化しないと YS が選択されたビット線ではメモリセルからの 読出し信号が MN5-8 を介して LIO まで流出してしまう。したがって、図 15 の センスアンプにおいてプリチャージ時に WE を非活性化しておき、ライト動作 のときだけ活性化すると動作時のタイミングマージンが緩和される。 15

なお、図 15 ではダイレクトセンスアンプ DSA に接続される列選択線と書き 込み回路 WP に接続される列選択線が共通の場合を示したが、これらが分離されていても同様の効果がある。このような場合でも、ライト動作時に WYS および DSAS で選択されたセンスアンプのうち一部のセンスアンプでライトを止めるライトマスク動作を行うためには MN 5、MN6 が必要になり、上記のような問題を解決するために MN9 を設けることが有効である。

図17に第二のメインアンプ回路 MA を示す。本メインアンプは MIO プリチャージ回路 IPC、負荷回路 LD、MA プリチャージ回路 APC、ラッチ回路 LTC、GIO バッファ GB、ライトバッファ WB からなる。MIO プリチャージ回路は MIO プリチャージ信号 IP が活性化されたときに MIO 線を VPC にプリチャージする。負荷回路はリードイネーブル RE が活性化され、REB が VSS になったときに MIO 線において負荷として機能する。メインアンププリチャージ回路は相補メインアンププリチャージ信号 APB が VSS になったときにラッチの出力ノードを VCL (電源電位) にプリチャージする。ラッチ回路はラッチ信号 LTが活性化されたときに MIO から入力した小振幅の信号をフル振幅(VCL または VSS)まで増幅し保持する回路である。本メインアンプのラッチ回路は図 6 のメインアンプ内のラッチ回路と異なりゲート入力アンプとクロスカップルを用いている。したがって MIO 線から見た入力容量が小さくなり、メインアンプの入力信号を大きく取れ、動作速度が速いという利点がある。一方、MIO レベルが



下がり過ぎると MIO がゲートに入力している MOS トランジスタのコンダクタンスが低下し、動作速度が遅くなる問題があるため、動作マージンの点では図 6 の第一のメインアンプが有利である。 GIO バッファおよびライトバッファ WB の構成は図 6 のメインアンプと同様である。

5 図 18 に第三のメインアンプ回路 MA を示す。本メインアンプでは図 6 の第一のメインアンプ回路において負荷回路 LD とトランスファーゲート TGC の位置のみを入れ替えており、他の回路は全く同じである。このようにメイン IO に対して N型 MOS トランジスタのトランスファーゲートの内側に負荷回路を設けると、これらがゲート接地アンプとして作用する。従って MIOO/MIOBO における信号差が増幅されてラッチの入力 LN、LNB に伝えられる。したがってラッチ回路の入力信号が大きくなり、ラッチの動作速度向上、および動作マージン拡大という利点がある。

図 19 に第四のメインアンプ回路 MA を示す。本メインアンプでは図 18 の第 三のメインアンプ回路におけるゲート接地アンプ GA を図 17 のラッチ回路 LTC とを組合せたものである。それに加えて LTC と GA の間にソースフォロア回路 15 SFを設けてインピーダンス変換を行っている。本回路では、ゲート接地アンプ により入力信号をプリアンプ可能であるとともに、ラッチ型アンプの入力容量 が小さいため、信号量を大きくとることができ、高速でマージンの広い動作が 可能であるという利点がある。さらにソースフォロア回路を設けることにより、 ラッチアンプ起動時にラッチアンプの差動 MOS トランジスタから入力端子に 20 加わるカップリングノイズを低減することができる。また、本メインアンプで はラッチアンプ LTC の入出力が分離されているため、ラッチアンプの出力ノー ドを VCL にプリチャージすることが可能である。したがって、GIO バッファ内 の NMOS のゲートは VSS でカットオフ状態になるので、LT が入力されてラッ チがデータを確定する前にGBEを入力してGIOバッファを活性化しておけば、 25 ラッチのタイミングだけで GIO バッファを駆動できるため、アクセスの高速化 が可能である。

(実施例 2)

30 図 20 に本発明の第二のローカル IO の接続法を示す。本接続法を用いると一つのセンスアンプ SA においてダイレクトセンスアンプ DSA と書き込み回路 WPが異なるローカル IO 線に接続されている場合に、2 組の LIO 線対を用いて、一つのセンスアンプ列からリード時・ライト時ともに 2 ビットのデータを読み出すことができる。

10

15

25

30

このために一つのセンスアンプ列 SAA の中央でセンスアンプをグループ a と グループ b に分割する。グループ a においては書き込み回路 WP を一方のローカル IO 線対 LIO0/LIO0B に接続し、ダイレクトセンスアンプ DSA を他方のローカル IO 線対 LIO1/LIOB1 に接続する。グループ b においては逆に、書き込み回路 WP をローカル IO 線対 LIO1/LIO1B に接続し、ダイレクトセンスアンプ DSA を他方のローカル IO 線対 LIO1/LIOB1 に接続する。

リード時にはグループ a、b からそれぞれ一本ずつ RYS を活性化すると、グループ a のセンスアンプからのデータは LIO1、LIOB1 に読み出され、グループ b のセンスアンプからのデータは LIO0、LIOB0 に読み出される。ライト時にはグループ a、b からそれぞれ一本ずつ WYS を活性化すると、グループ a のセンスアンプには LIO0、LIOB0 を用いてデータを書き込むことができ、グループ b のセンスアンプには LIO1、LIOB1 を用いてデータを書き込むことができる。これに対して、図 7 において複数の RYS を活性化すると、複数のセンスアンプから読み出されたデータが同一 LIO 上で衝突してしまう。また、図 10において複数の WYS を活性化すると、同一のデータが複数のセンスアンプに書き込まれてしまう。したがって、図 20に示す本発明のローカル IO の接続法によれば、LIO 線の配線本数を増やさずに、一つのセンスアンプ列から読み出しまたは書き込み可能なビット数を 2 倍に増加することができる。

20 (実施例3)

図 21 に本発明の第二のデータパス構成を示す。本発明のデータパスにおいてはローカル IO 線とメイン IO 線の接続部にオフセット補償サブアンプを配置することにより、ダイレクトセンスアンプ自体にはオフセット補償を持たせずに、ダイレクトセンスアンプのオフセットを補償することができる。メモリアレーARY、センスアンプ SA は図 1 に示すものと同じであるが、その一部だけを取り出して示している。本発明で異なるのはクロスエリア XP にサブアンプ BA を備えることである。クロスエリアのその他の回路は図 5 と同様なので図 21 では省略している。

図 22 の動作波形を用いて本発明のデータパスの動作を示す。リードコマンド RD が入力されるとプリチャージ信号 PC が VSS に非活性化される。これとほぼ同時にリードイネーブル信号 RE が VCL に、REB が VSS に活性化され、サブアンプ BA が起動される。さらに、DSAS が VPC から VSS へと駆動され、ダイレクトセンスアンプ DSA が活性化される。このときに DSA の入力であるビット線はまだ VDL/2 にプリチャージされたままであるので、リード用列選択

10

15

20

25

線RYSが活性化されるとリード用ローカルIO線RLIORにはダイレクトセンスアンプのオフセットに相当する信号が発生する。この時点では補償信号 CPが VCLであり、LIOとデカップリング容量で接続されたサブアンプの入力端子GT、GBは出力端子とショートされ、オフセット補償電位に固定されている。サブアンプ自体のオフセットはこの時点で補償される。

続いて、CP を VSS に非活性化し、サブアンプを増幅可能な状態にした後、ワード線 WL を活性化し、ビット線 BL/BLB 間にメモリセルからの信号を発生させる。ダイレクトセンスアンプはこれを増幅して RLIO、RLIOB に信号を出力するが、このとき GT、GB にはデカップリングコンデンサを介して信号が発生するため、オフセット補償電位に RLIO、RLIOB の変化分が加わった電圧が発生する。したがって CP が VSS に落とされた瞬間の RLIO、RLIOB 間の電位差を基準とした信号が発生するので、ダイレクトセンスアンプのオフセット分を取り除いた正味の RLIO 信号が得られる。したがって、ダイレクトセンスアンプのオフセットが補償されることになる。サブアンプは GT、GB の電位差を増幅し MIO、MIOB に出力する。

このようにオフセット補償を行うためには、デカップリング容量とパストランジスタが必要になるが、これを個々のダイレクトセンスアンプに設けるとセンスアンプの面積が非常に大きくなってしまう。本発明のデータパス構成を用いると、チップサイズを小さく保ちながら読出し時の動作マージンを拡大することができる。

以上に述べた本発明は DRAM,SRAM 等の高速なランダムアクセスメモリ、特にメモリセルからビット線に読み出された信号をゲート入力アンプで高速に周辺回路へ伝送するメモリで利用可能である。しかしながら、FLASH、FERAM、MRAM 等の不揮発メモリにおいても、読出しを高速化するために本発明を利用可能である。また、マイクロプロセッサや DSP 等のロジックチップに内蔵されるオンチップメモリでは、クロック周波数の向上に伴ったアクセス時間の高速化が要求されるため、単体メモリよりも速度向上の要求が強く、本発明を適用することが有効である。

以上、本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、 30 本発明は前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で 種々変更可能であることはいうまでもない。

本発明によって得られる主な効果は以下の通りである。

第一にランダムアクセスメモリにおいてダイレクトセンスアンプが選択的に



活性化可能となるため、読出し動作時の消費電力を大幅に低減できる。また、そのときにローカル IO 線の負荷容量を低減できるため、読出し速度が高速化可能である。また読出し動作におけるローカル IO 線の負荷容量のデータパターン依存性が低減され、製造後の試験が容易になる。

5 第二に高速動作を行う際のダイレクトセンスアンプにおけるノイズが低減され、動作マージンを拡大することである。第三にチップサイズを増加させずに、 一つのメモリアレーから読み出されるビット数を倍増させることが可能になる。

産業上の利用可能性

10 本発明は DRAM,SRAM 等の高速なランダムアクセスメモリ、特にメモリセルからビット線に読み出された信号をゲート入力アンプで高速に周辺回路へ伝送するメモリで利用可能である。また、FLASH、FERAM、MRAM等の不揮発メモリにおいても、読出しを高速化するために本発明を利用可能である。また、メモリ単体チップだけでなく、マイクロプロセッサや DSP 等のロジックチップ に内蔵されるオンチップメモリにも適用可能である。

15

20

25

30

請求の範囲

1. 第1方向に延伸されるワード線と、上記第1方向と交差する第2方向に延伸される第1および第2のビット線と、上記ワード線と上記第1および第2のビット線とに接続されるメモリセルと、上記メモリセルから読み出される情報を増幅する増幅回路と、上記増幅回路より読み出された情報を受ける第1及び第2のIO線と、上記増幅回路を制御するソース線とをそれぞれ有する第1及び第2の領域と、

上記第1及び第2の領域に共通して接続され、上記第2方向に延伸される列選 択線とを具備する半導体記憶装置において、

上記増幅回路は、第1乃至第4のMOSトランジスタを具備し、

上記第1のMOSトランジスタのゲートは、上記第1のビット線と接続され、 上記第2のMOSトランジスタのゲートは、上記第2のビット線に接続され、 上記第1及び第2のMOSトランジスタのソースは、上記ソース線に接続され、 上記第3のMOSトランジスタのドレインは、上記第1のIO線に接続され、

上記第4のMOSトランジスタのトレインは、上記第1の10線に接続され、上記第4のMOSトランジスタのドレインは、上記第2のIO線に接続され、

上記第1及び第2の領域に具備される増幅回路に含まれる上記第3及び第4のMOSトランジスタのゲートは、上記列選択線に共通に接続され、

上記第1のMOSトランジスタのドレインは、上記第3のMOSトランジスタのソースと接続され、

上記第2のMOSトランジスタのドレインは、上記第4のMOSトランジスタのソースと接続され、

第1の状態において、上記第1の領域に含まれる第1及び第2のIO線の電位は、上記第1の領域に含まれるソース線の電位よりも高く、上記第2の領域に含まれる第1及び第2のIO線とソース線は同電位である半導体記憶装置。

2. 第1方向に延伸されるワード線と、上記第1方向と交差する第2方向に延伸される第1および第2のビット線と、上記ワード線と上記第1および第2のビット線とに接続されるメモリセルと、上記メモリセルから読み出される情報を増幅する増幅回路と、上記増幅回路より読み出された情報を受ける第1及び第2のIO線と、上記増幅回路を制御するソース線とをそれぞれ有する第1及び第2の領域と、

上記第1及び第2の領域に共通して接続され、上記第2方向に延伸される列選 択線とを具備する半導体記憶装置において、

上記増幅回路は、第1乃至第4のMOSトランジスタを具備し、

35 上記第1のMOSトランジスタのゲートは、上記第1のビット線と接続され、 上記第2のMOSトランジスタのゲートは、上記第2のビット線に接続され、 上記第1及び第2のMOSトランジスタのソースは、上記ソース線に接続され、 上記第3のMOSトランジスタのドレインは、上記第1のIO線に接続され、

20



上記第1及び第2の領域に具備される増幅回路に含まれる上記第3及び第4のMOSトランジスタのゲートは、上記列選択線に共通に接続され、

上記第1のMOSトランジスタのドレインは、上記第3のMOSトランジスタのソースと接続され、

上記第2のMOSトランジスタのドレインは、上記第4のMOSトランジスタのソースと接続され、

第1の状態において、上記第1の領域に含まれる第1及び第2のIO線の電位は、上記第1の領域に含まれるソース線の電位よりも高く、

- 10 上記第2の領域に含まれる第1及び第2のIO線の電位と上記ソース線の電位は、上記第1及び第2のビット線の電位より上記第1及び第2のMOSトランジスタのしきい値電圧を引いた値の絶対値である半導体記憶装置。
 - 3. 上記第1状態において、上記第1の領域に含まれるメモリセルより情報が 読み出される請求項1または請求項2記載の半導体記憶装置。
- 15 4. 上記第1の領域は、上記増幅回路を複数と、上記ソース線を駆動するソース線ドライバとを具備し、

上記第1の領域に含まれる上記複数の増幅回路は、上記ソース線に共通に接続 され、

上記ソース線ドライバは、上記複数の増幅回路を具備するセンスアンプ列と、 上記ワード線を駆動するワードドライバを複数具備するワードドライバ列とに 囲まれた領域に配される請求項1または請求項2記載の半導体記憶装置。

- 5. 上記複数の増幅回路は、上記第1及び第2のIO線に共通に接続され、 上記第1及び第2のIO線には、上記複数の増幅回路のオフセットを補償する 第2の増幅回路が接続される請求項1乃至請求項4記載の半導体記憶装置。
- 25 6. 上記増幅回路は、第5のMOSトランジスタをさらに具備し、 上記第5のMOSトランジスタのソースは、上記第2のMOSトランジスタ のドレインと接続され、上記第5のMOSトランジスタのドレインは、上記第 1のMOSトランジスタのドレインと接続され、上記第5のMOSトランジス タのゲートは、プリチャージ信号に制御される請求項1または請求項2記載の 30 半導体記憶装置。
 - 7. 上記第1の領域は、上記メモリセルに情報を書き込む書き込み回路と、上記書き込み回路を選択する書き込み列選択線と、上記書き込み回路を制御する書き込み制御信号線と、上記書き込み回路に接続される書き込み IO 線対とをさらに具備し、
- 25 上記書き込み回路は、第6乃至第9のMOSトランジスタをさらに具備し、 上記第6及び第7のMOSトランジスタのゲートは、上記書き込み列選択線に 接続され、上記第6のMOSトランジスタのドレインは、上記書き込み IO 線対 の一方に接続され、上記第7のMOSトランジスタのドレインは、上記書き込み

35



IO 線対の他方に接続され、

上記第8及び第9のMOSトランジスタのゲートは、上記書き込み制御信号線と接続され、上記第8MOSトランジスタのソースは、上記第1のビット線と接続され、上記第9のMOSトランジスタのソースは、上記第2のビット線と接続され、

上記第6の MOS トランジスタのソースは、上記第8の MOS トランジスタのドレインと接続され、上記第7の MOS トランジスタのソースは、上記第9の MOS トランジスタのドレインと接続される請求項1または請求項2記載の半導体記憶装置。

- 10 8. 上記書き込み列選択線は、上記列選択線と接続される請求項7記載の半導 体記憶装置。
 - 9. 上記書き込み回路は、第10の MOS トランジスタをさらに具備し、

上記第10の MOS トランジスタのソースは、上記第6の MOS トランジスタのソースと接続され、上記第10の MOS トランジスタのドレインは、上記第7

- 15 の MOS トランジスタのソースと接続され、上記第10の MOS トランジスタの ゲートは、プリチャージ信号に制御される請求項7または請求項8記載の半導 体記憶装置。
- 10. 第1方向に延伸されるワード線と、上記第1方向と交差する第2方向に延伸される複数のビット線対と、上記ワード線と上記複数のビット線対に接続 20 される複数のメモリセルと、上記メモリセルから読み出される情報を増幅する 増幅回路と、上記増幅回路より読み出された情報を受ける第1及び第2のIO 線と、上記増幅回路を制御するソース線と、上記増幅回路に入力される信号を 選択する選択手段とをそれぞれ有する第1及び第2の領域と、

上記第1及び第2の領域に共通して接続され、上記第2方向に延伸される列選 択線とを具備する半導体記憶装置において、

上記増幅回路は、第1乃至第4のMOSトランジスタを具備し、

上記第1及び第2のMOSトランジスタのゲートは、上記選択手段の入力を受け、上記第1及び第2のMOSトランジスタのソースは、上記ソース線に接続され、

30 上記第3のMOSトランジスタのドレインは、上記第1のIO線に接続され、 上記第4のMOSトランジスタのドレインは、上記第2のIO線に接続され、

上記増幅回路にそれぞれ含まれる上記第3及び第4のMOSトランジスタの ゲートは、上記列選択線に共通に接続され、

上記第1のMOSトランジスタのドレインは、上記第3のMOSトランジスタのソースと接続され、

上記第2のMOSトランジスタのドレインは、上記第4のMOSトランジスタのソースと接続され、

上記選択手段は、上記複数のビット線対の信号を入力される半導体記憶装置。

10

15

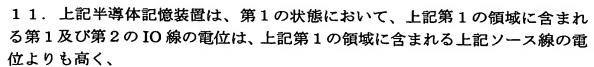
20

25

30

35





上記第2の領域に含まれる第1及び第2のIO線とソース線の電位は、上記第2の領域に含まれる複数のビット線対の電位から上記第3及び第4の MOS トランジスタの閾値電圧を引いた値の絶対値以上である請求項10記載の半導体記憶装置。

- 12. 上記メモリセルは、2個のトランジスタと2個のキャパシタとを具備し、 上記選択手段は、マルチプレクサである請求項10または請求項11記載の半 導体記憶装置。
 - 13. 第1方向に延伸されるワード線と、上記第1方向と交差する第2方向に延伸され第1及び第2のビット線を含む複数のビット線と、上記ワード線と上記複数のビット線に接続される複数のメモリセルと、上記メモリセルより読み出される情報を増幅する増幅回路と上記メモリセルに情報を書き込む書き込み回路とをそれぞれ具備する第1及び第2の回路列と、上記増幅回路に接続された記第1方向に延伸される第1及び第2のIO線対と、上記増幅回路に接続されるソース線とをそれぞれ具備する第1及び第2の領域と、

上記第1及び第2の領域に共通して接続される第1及び第2の読み出し列選 択線と第1及び第2の書き込み列選択線とを具備する半導体記憶装置において、 上記第1及び第2の読み出し列選択線と第1及び第2の書き込み列選択線は 上記第2方向に延伸され、

上記第1及び第2の回路列に具備される増幅回路の各々は、第1乃至第4のMOSトランジスタを具備し、

上記第1のMOSトランジスタのゲートは、上記第1のビット線に接続され、 上記第2のMOSトランジスタのゲートは、上記第2のビット線に接続され、 上記第1及び第2のMOSトランジスタのソースは、上記ソース線に接続され、 上記第1のMOSトランジスタのドレインは、上記第3のMOSトランジスタのソースと接続され、

上記第2のMOSトランジスタのドレインは、上記第4のMOSトランジスタのソースと接続され、

上記第1の回路列に含まれる増幅回路の第3のMOSトランジスタのドレインは、上記第2の回路列に含まれる書き込み列選択線と接続される第1のIO線対の一方に接続され、上記第4のMOSトランジスタのドレインは、上記第2の回路列に含まれる書き込み回路と接続される第1のIO線対の他方に接続され、

上記第2の回路列に含まれる増幅回路の第3のMOSトランジスタのドレインは、上記第1の回路列に含まれる書き込み回路に接続される第2のIO線対の一方に接続され、上記第4のMOSトランジスタのドレインは、上記第1の

15

20

25

30

35



回路列に含まれる書き込み回路と接続される第2のIO線対の他方に接続され、 上記第1の回路列に含まれる書き込み回路は、上記第1の書き込み列選択線と 接続され、

上記第2の回路列に含まれる書き込み回路は、上記第2の書き込み列選択線と接続され、

上記第1の領域に含まれる上記第1の回路列の増幅回路の第3及び第4のMOSトランジスタのゲートと、上記第2の領域に含まれる上記第1の回路列の増幅回路の第3及び第4のMOSトランジスタのゲートとは、上記第1の読み出し列選択線に共通に接続され、

10 上記第1の領域に含まれる上記第2の回路列の増幅回路の第3及び第4のM OSトランジスタのゲートと、上記第2の領域に含まれる上記第2の回路列の 増幅回路の第3及び第4のMOSトランジスタのゲートとは、上記第2の読み 出し列選択線に共通に接続され、

第1の状態において、上記第1及び第2の読み出し列選択線が活性化され、

上記第1の領域に含まれる第1及び第2のIO線対の電位は、上記第1の領域 に含まれるソース線の電位よりも高く、

上記第2の領域に含まれる第1及び第2のIO線対とソース線は同電位である、もしくは、上記第2の領域に含まれる第1及び第2のIO線の電位と上記ソース線の電位は、上記第1及び第2のビット線の電位より上記第1及び第2のMOSトランジスタのしきい値電圧を引いた値の絶対値である半導体記憶装置。14. 第1及び第2のNチャネルMOSトランジスタと第1及び第2のPチャネルMOSトランジスタとを具備する第1の増幅回路と、メモリセルより読み出された情報を電源電圧振幅まで増幅する第2の増幅回路とを具備する半導体記憶装置において、

上記第1のNチャネルMOSトランジスタのゲートと、上記第2のNチャネル MOSトランジスタのゲートとは、第1の電源電位に接続され、上記第1のNチャネルMOSトランジスタのソースは、第1の入力端子に接続され、上記第2のNチャネルMOSトランジスタのソースは、第2の入力端子に接続され、

上記第1の P チャネル MOS トランジスタのゲートと、上記第2の P チャネル MOS トランジスタのゲートとは、接地電位に接続され、上記第1の P チャネル MOS トランジスタのソースと、上記第2の P チャネル MOS トランジスタのソースとは、上記第1の電源電位に接続され、

上記第1の N チャネル MOS トランジスタのドレインは、上記第1の P チャネル MOS トランジスタのドレインと接続され、上記第2の N チャネル MOS トランジスタのドレインは、上記第2の N チャネル MOS トランジスタのドレインは、上記第2の N チャネル MOS トランジスタのドレインと接続され、



上記第1及び第2のNチャネルMOSトランジスタは、上記第1及び第2のPチャネルMOSトランジスタよりも先に上記メモリセルより読み出された情報の入力を受ける半導体記憶装置。

15. 上記半導体記憶装置は、第3乃至第6の N チャネル MOS トランジスタ を具備する第1の回路をさらに有し、

上記第3の N チャネル MOS トランジスタのゲートは、上記第1の P チャネル MOS トランジスタのドレインと接続され、上記第4の N チャネル MOS トランジスタのゲートは、上記第2の P チャネル MOS トランジスタのドレインと接続され、

10 上記第3の N チャネル MOS トランジスタのソースと、上記第4の N チャネル MOS トランジスタのソースとは、上記第2の増幅回路に接続され、

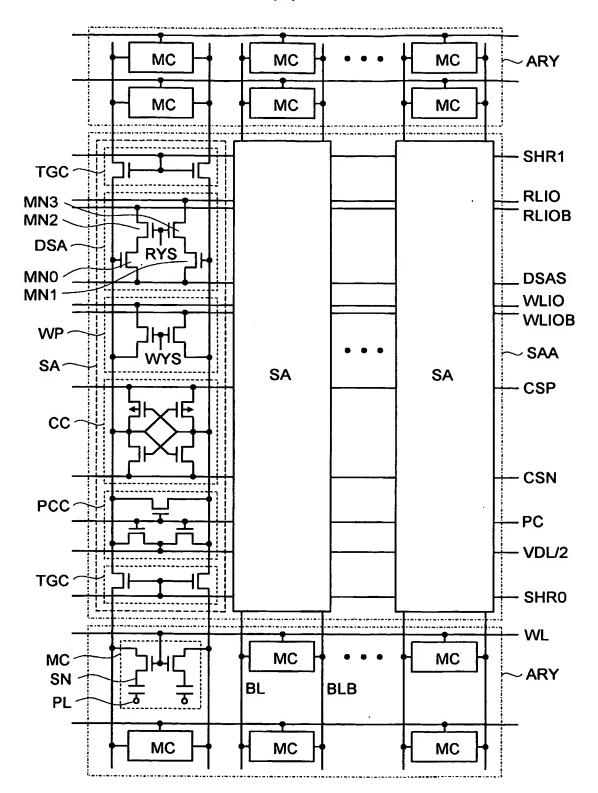
上記第3のNチャネルMOSトランジスタのドレインと、上記第4のNチャネルMOSトランジスタのドレインとは、上記第1の電源電位に接続され、

上記第5のNチャネルMOSトランジスタのゲートと、上記第6のNチャネルMOSトランジスタのゲートとは、第2の電源電位に接続され、

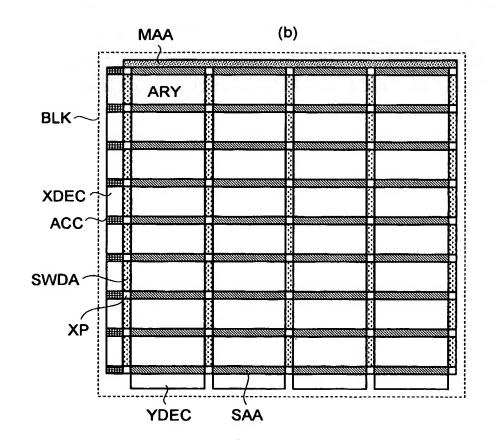
上記第5の MOS トランジスタと、上記第6の MOS トランジスタのドレインとは、上記第2の増幅回路に接続され、

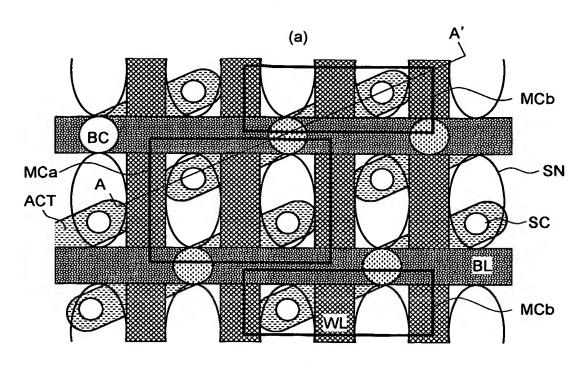
上記第5のMOSトランジスタのソースと、上記第6のMOSトランジスタのソースとは、接地電位に接続される請求項14記載の半導体記憶装置。

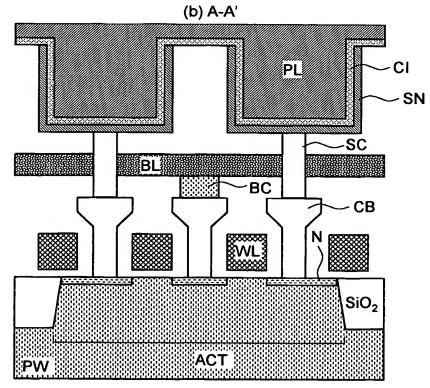
20



(a) DQC BLK BLK BLK BLK BLK BLK BLK BLK CHIP ~ **CNTL** BLK BLK BLK BLK BLK BLK BLK BLK DQC









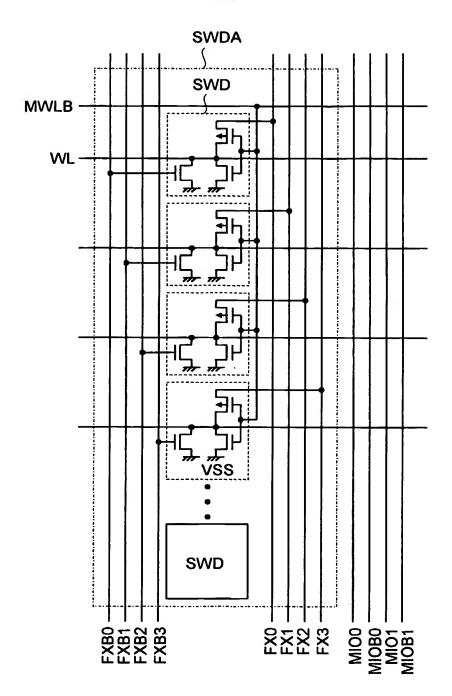
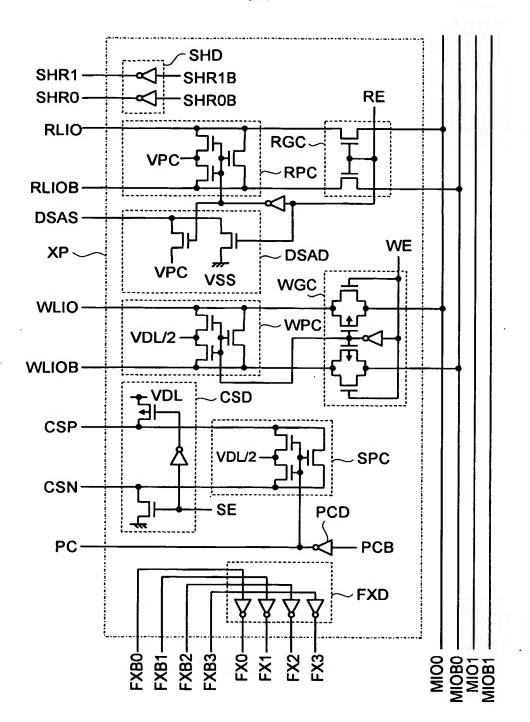


図 5



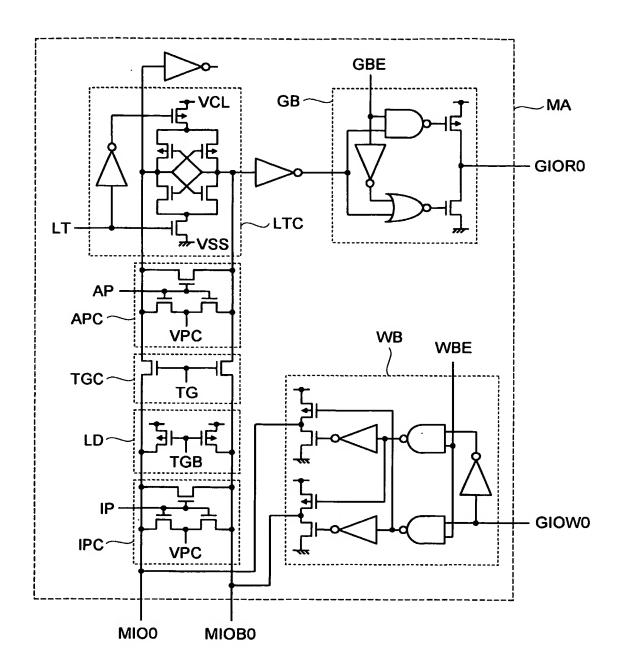
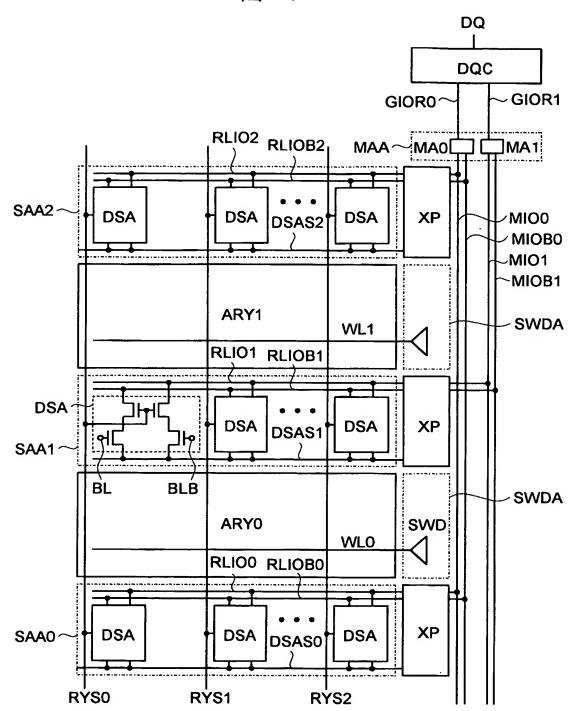
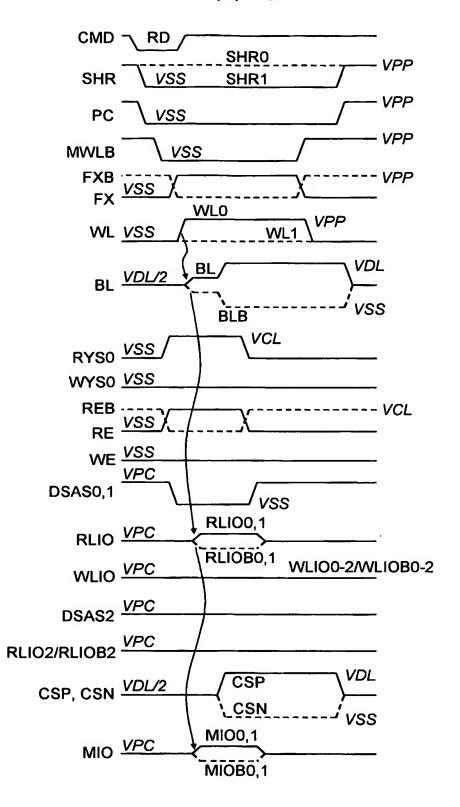


図 7





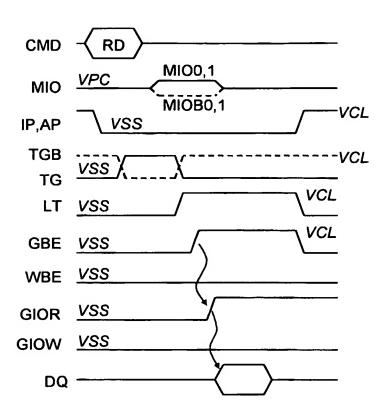


図 10

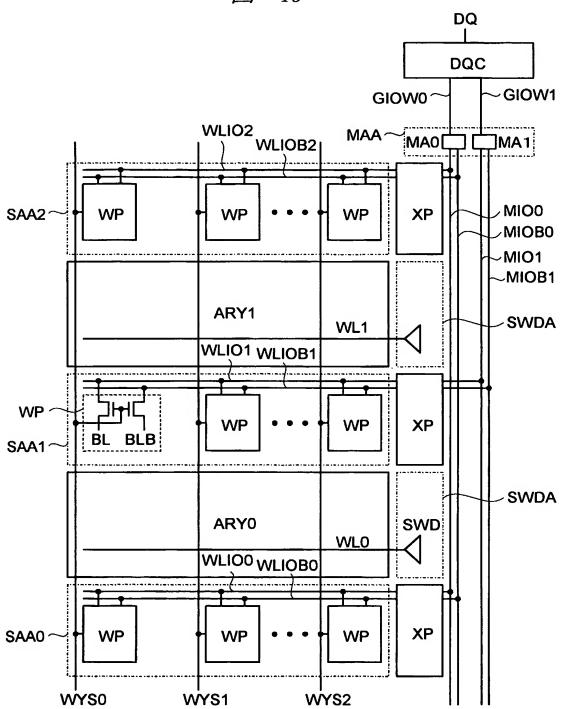


図 11

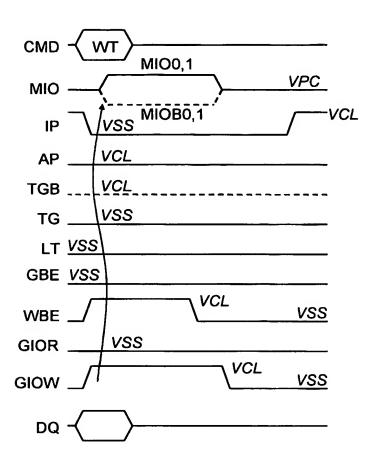


図 12

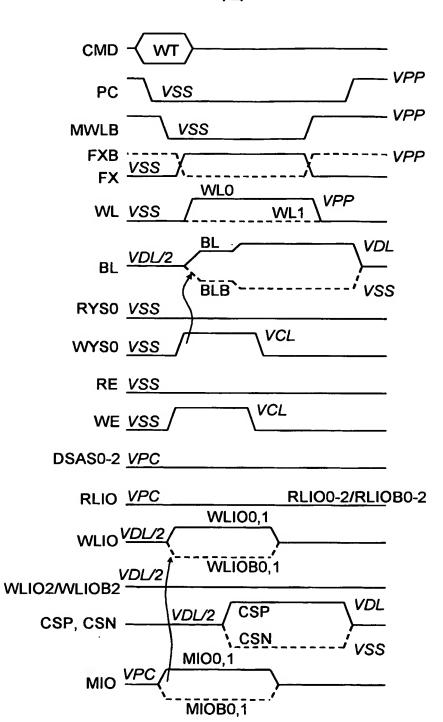
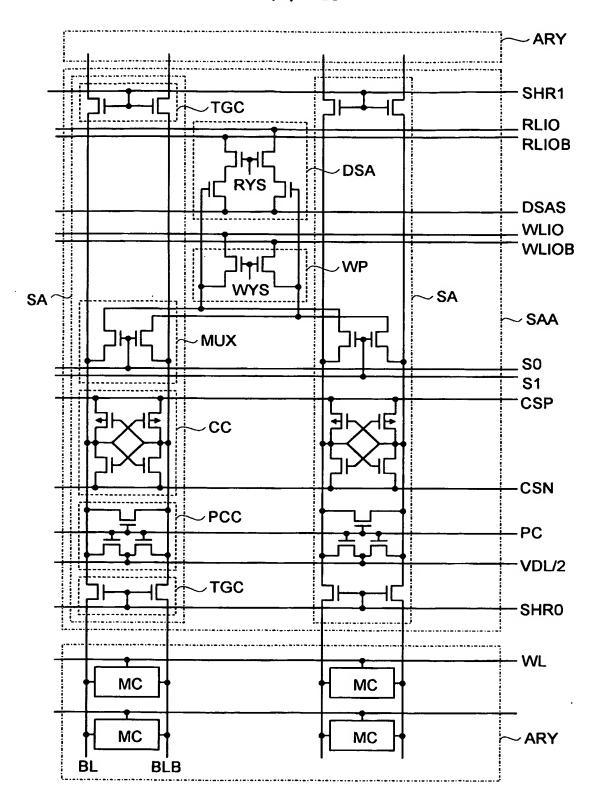
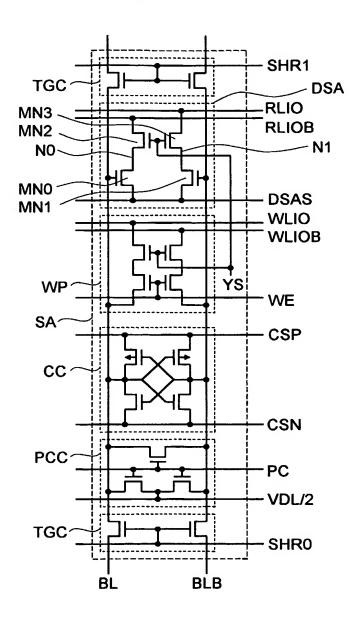
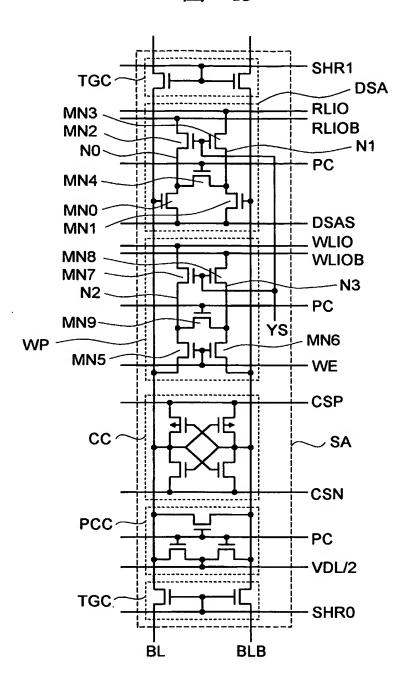


図 13





2 15



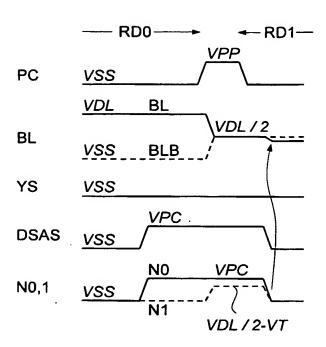
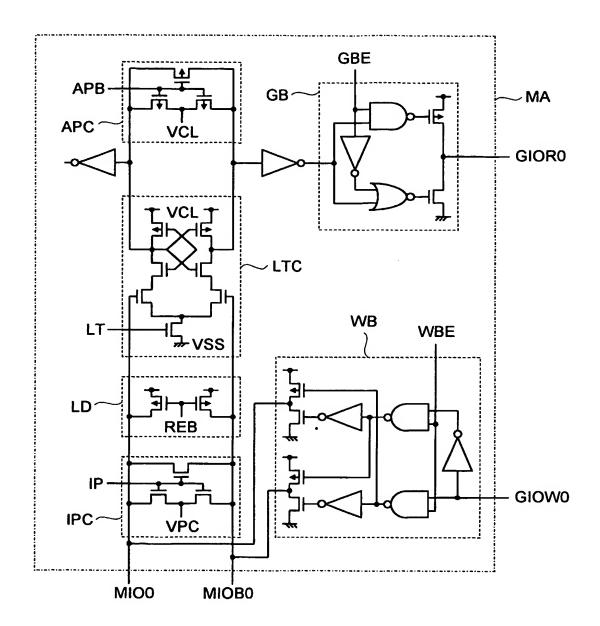
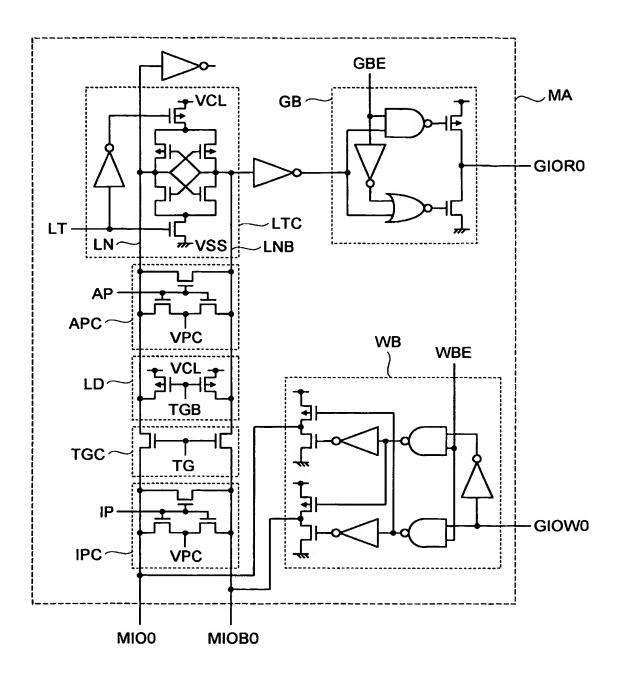
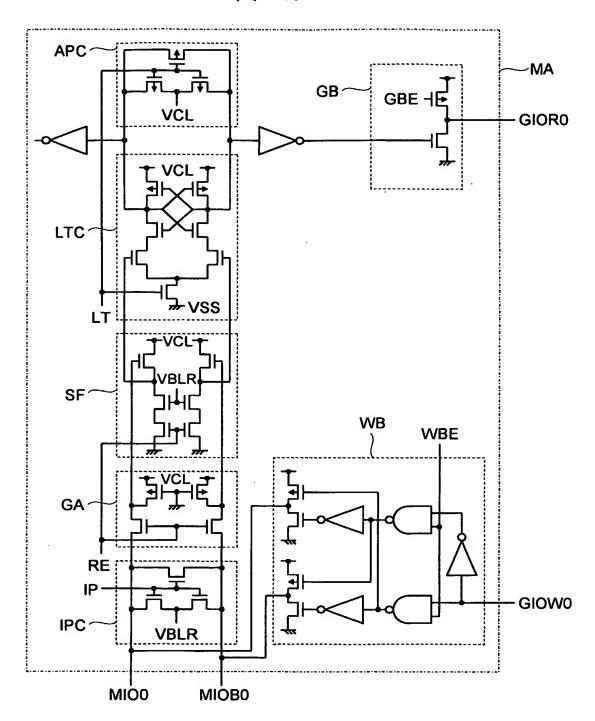


図 17

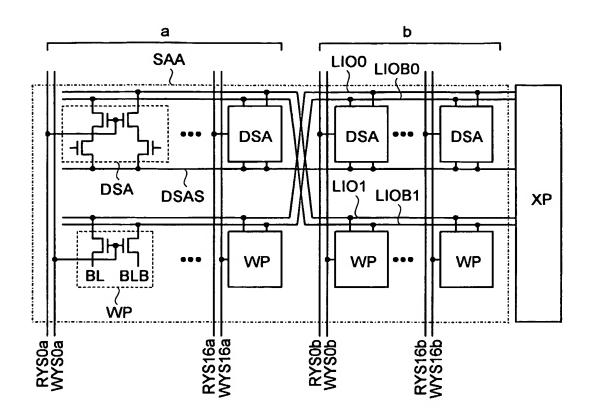




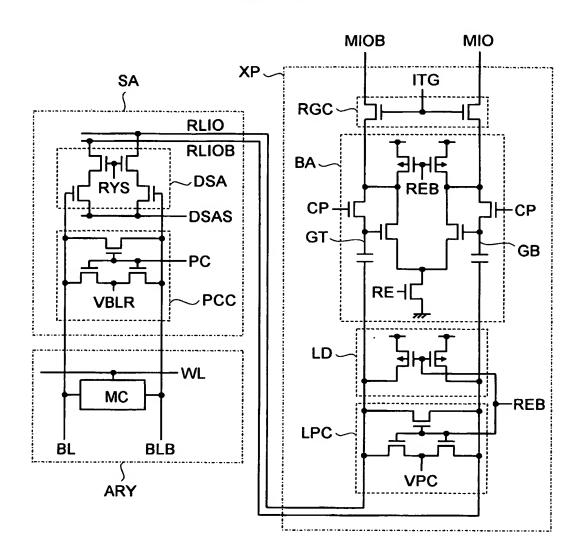
Ø 19

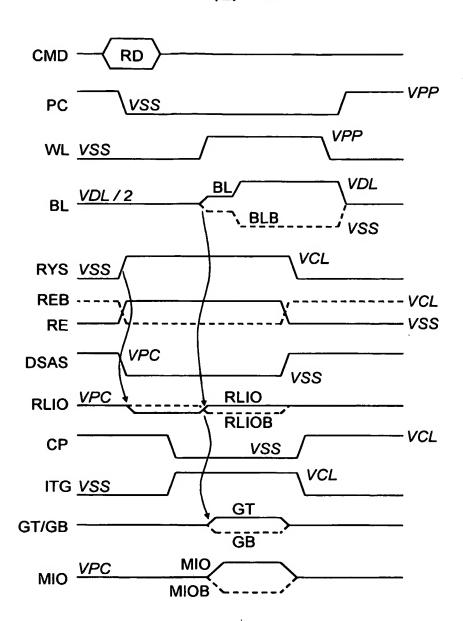


20

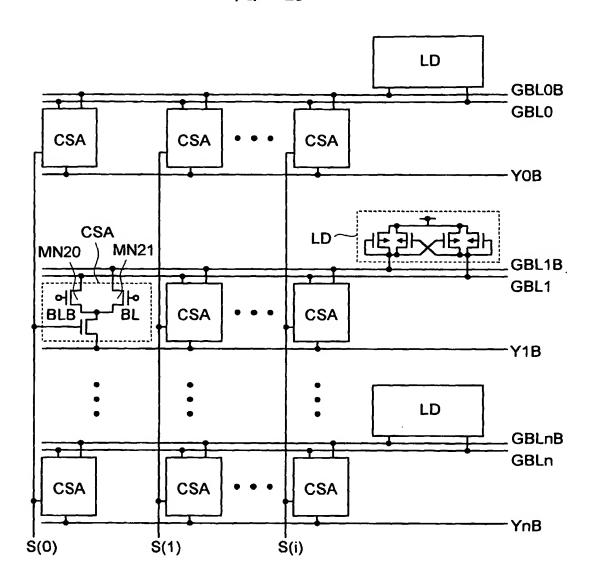


21





23



A. CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 H01L27/108, H01L21/8242,	G11C11/407, G11C11/409				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	S SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01L27/108, H01L21/8242, G11C11/407, G11C11/409						
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.			
А	JP 11-86549 A (Hitachi, Ltd. 30 March, 1999 (30.03.99), (Family: none)	.),	1-15			
A	JP 5-54653 A (Hitachi, Ltd., Engineering Co., Ltd.), 05 March, 1993 (05.03.93), (Family: none)	Hitachi Device	1-15			
	US 6046924 Al (Kabushiki Kai 04 April, 2000 (04.04.00), & JP 2000-77628 A	.sha Toshiba),	1-15			
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.						
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search O7 February, 2003 (07.02.03) "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot document of particular relevance; the claimed invention cannot step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot of document of particular relevance; the claimed invention cannot is considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot is considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot is considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot is considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot is considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot is considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot is considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot is considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot is considered to involve an inventive step when the						
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.	1			

		国际山腹色 「じ」「」「り」	2/11659		
A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' H01L27/108 H01L21/8242 G11C11/407 G11C11/409					
B. 調査を行					
	最小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl ⁷ H01L27/108 H01L21/8242 G11C11/407 G11C11/409					
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2003年 日本国実用新案登録公報 1996-2003年 日本国登録実用新案公報 1994-2003年					
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)					
	ると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	レきは、その関連する簡所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
A	JP 11-86549 A(株式会社日立製作所) (ファミリーなし)		1-15		
A	JP 5-54653 A(株式会社日立製作所、 グ株式会社)1993.03.05 (ファミリーなし)	日立デバイスエンジニアリン	1-15		
. A	US 6046924 A1(Kabushiki Kaisha To & JP 2000-77628 A	oshiba) 2000.04.04	1-15		
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。			紙を参照。		
「A」特に関す も国際にの 「E」国際を 以後の 「L」の で 日本献して 「O」 「O」	のカテゴリー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 頭日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) よる開示、使用、展示等に言及する文献 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 07.02.03		国際調査報告の発送日 25.02.03			
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官(権限のある職員) 正山 旭 電話番号 03-3581-1101	4M 9276 内線 3460		